

1. Record Nr.	UNICAMPANIASUN0119624
Autore	Yu, Bei
Titolo	Design for Manufacturability with Advanced Lithography / Bei Yu, David Z. Pan
Pubbl/distr/stampa	xi, 164 p. ; 24 cm
Edizione	[Cham : Springer, 2016]
Descrizione fisica	Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone)	Pan, David Z.
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia